

По факультету инновационных технологий

В соответствии с п. 4.3 Положения о промежуточной аттестации обучающихся в ТГУ установить срок ликвидации академической задолженности с «12» февраля 2018 по «28» февраля 2018 по итогам зимней сессии 2017/2018 учебного года следующим, обучающимся факультета инновационных технологий

№	ФИО обучающегося	Уровень ВО	Форма обучения	№ группы	Дисциплины
1.	Косьяненко Максим Анатольевич	магистратура	очная	18606	Принципы объектно-ориентированного программирования (паттерны) Управление информационными технологиями НИР Производственно-технологическая практика
2.	Попеляев Юрий Борисович	магистратура	очная	18606	Технология распределенных вычислений НИР
3.	Чевозеров Михаил Владимирович	магистратура	очная	18606	Управление информационными технологиями НИР Производственно-технологическая практика
4.	Бачурина Анастасия Николаевна	магистратура	очная	18607	Методы и системы принятия решений Основы теории эксперимента Лазерно-оптические технологии НИР
5.	Говорин Владислав Романович	магистратура	очная	18607	Методы и системы принятия решений Основы теории эксперимента Лазерно-оптические технологии НИР Научно-исследовательская работа Производственно-технологическая практика Иностранный язык
6.	Кожевникова Евгения Ильинична	магистратура	очная	18607	Методы и системы принятия решений Основы теории эксперимента Лазерно-оптические технологии НИР Научно-исследовательская работа Производственно-технологическая практика
7.	Лейсле Дарья Андреевна	магистратура	очная	18607	Методы и системы принятия решений Основы теории эксперимента Лазерно-оптические технологии НИР

					Научно-исследовательская работа Производственно-технологическая практика
8.	Тукаева Евгения	магистратура	очная	18607	Методы и системы принятия решений Основы теории эксперимента Лазерно-оптические технологии Научно-исследовательская работа Производственно-технологическая практика
9.	Габдрахманов Павел Сергеевич	магистратура	очная	18707	Экспертиза и диагностика объектов и систем качества Основы теории эксперимента

Дата

И.о. декана ФИТ

  
подпись

С.В. Шидловский